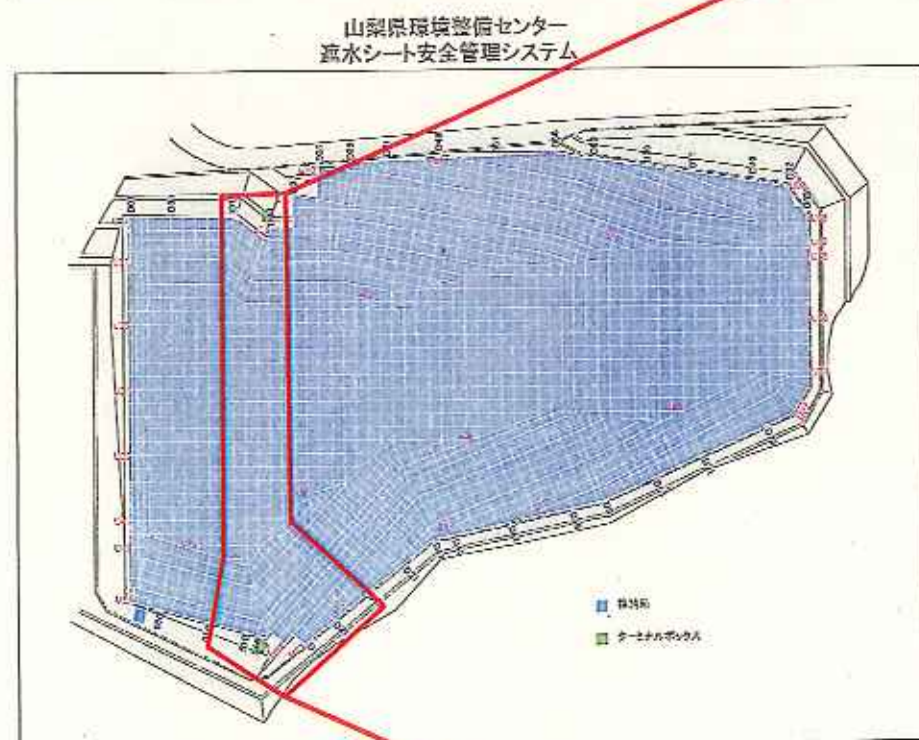
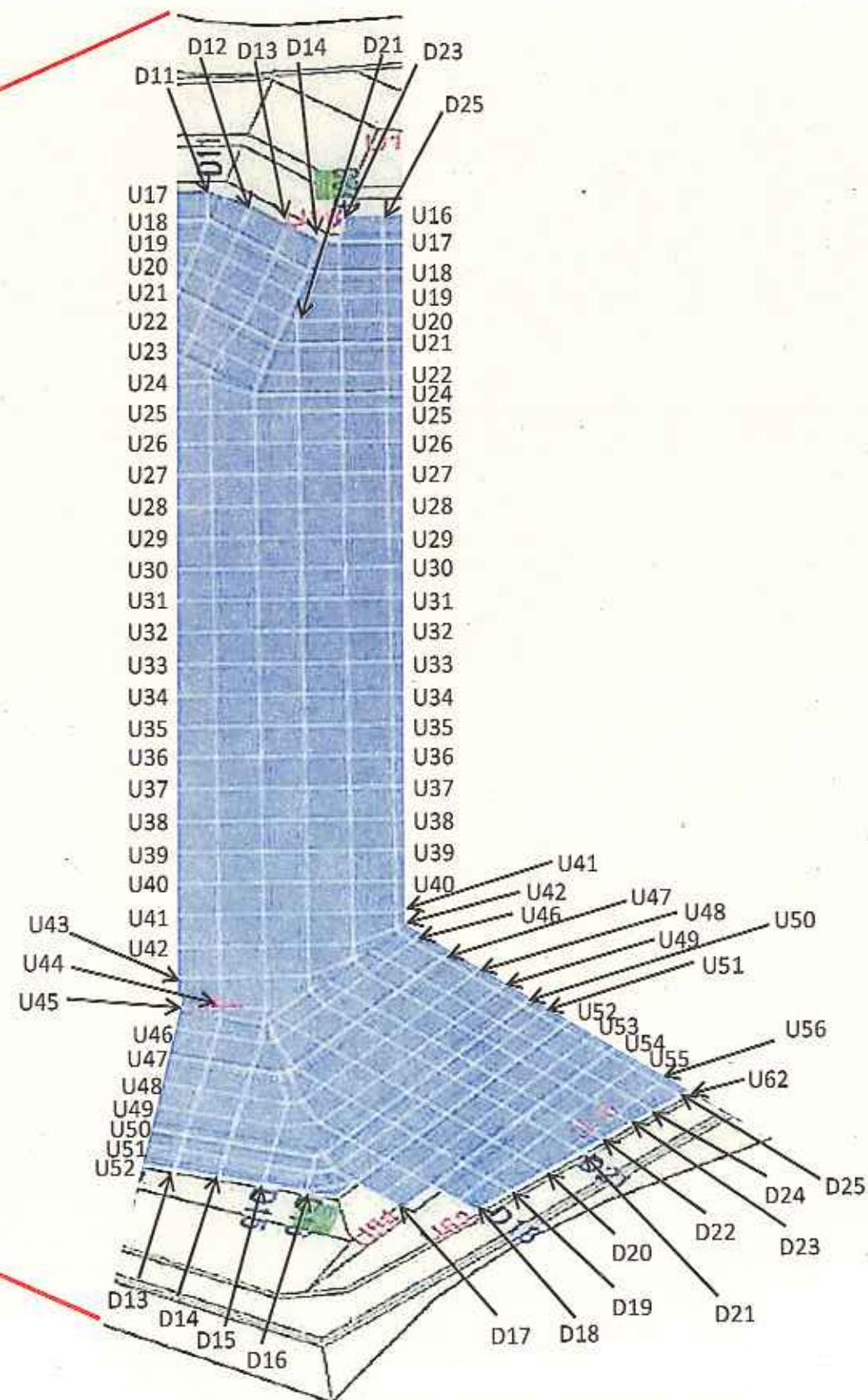


全ての地点で異常なし



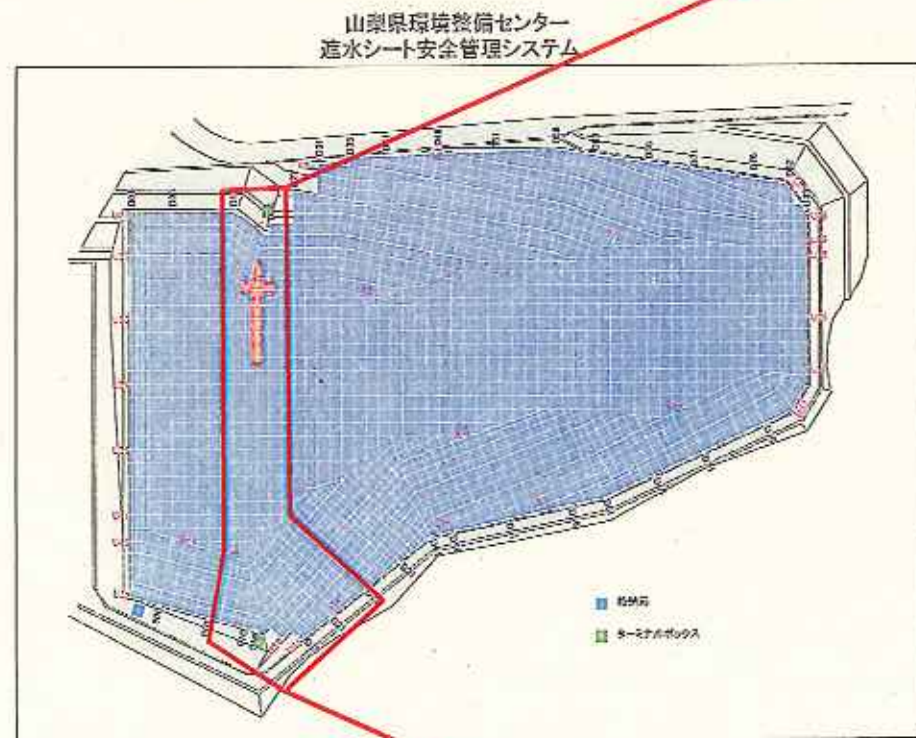
測定日時
2010/10/02 09:00

レベル2
レベル1
異常なし



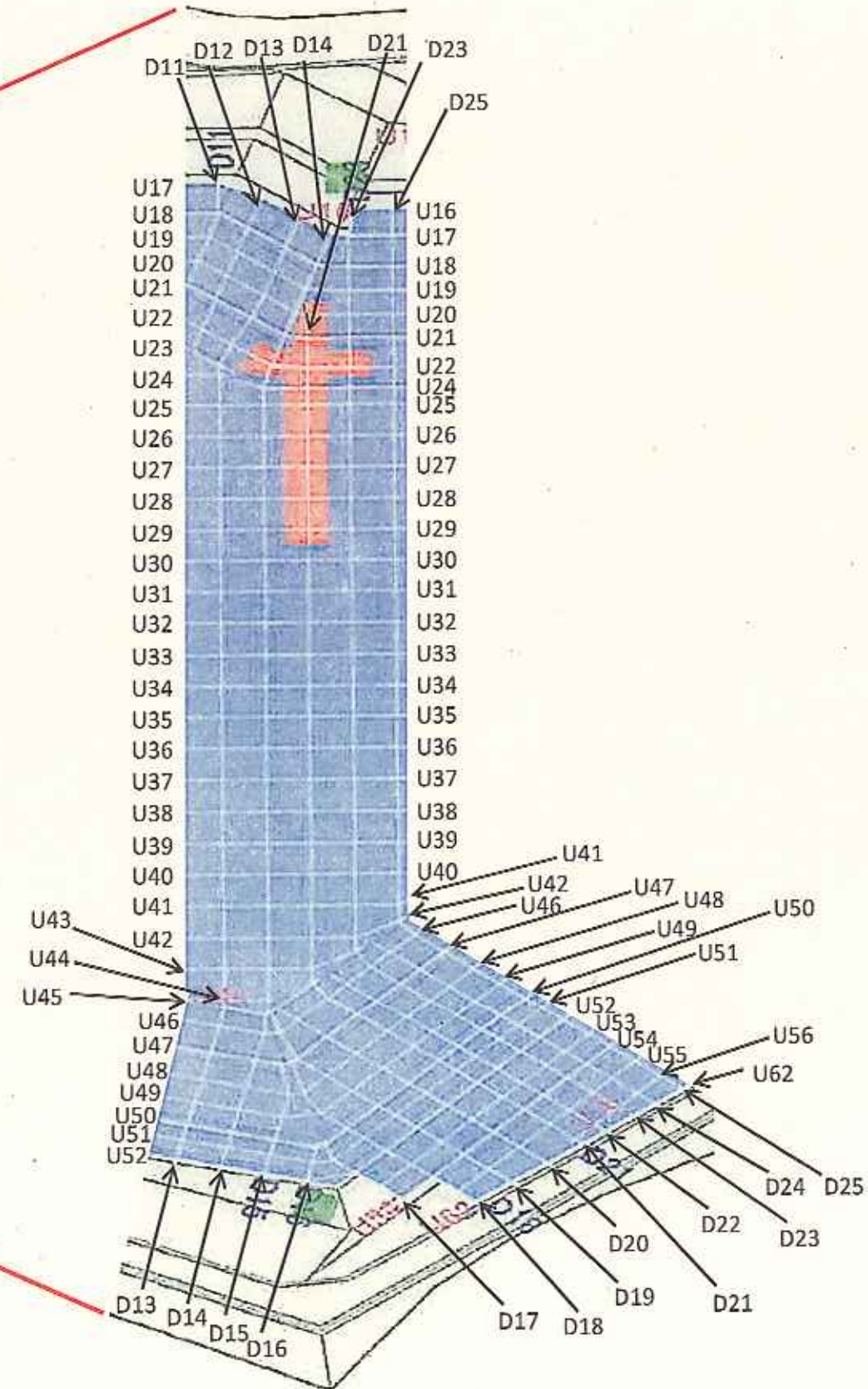
平成22年10月2日(土)17時00分 定時測定(5V測定)

異常検知が発生

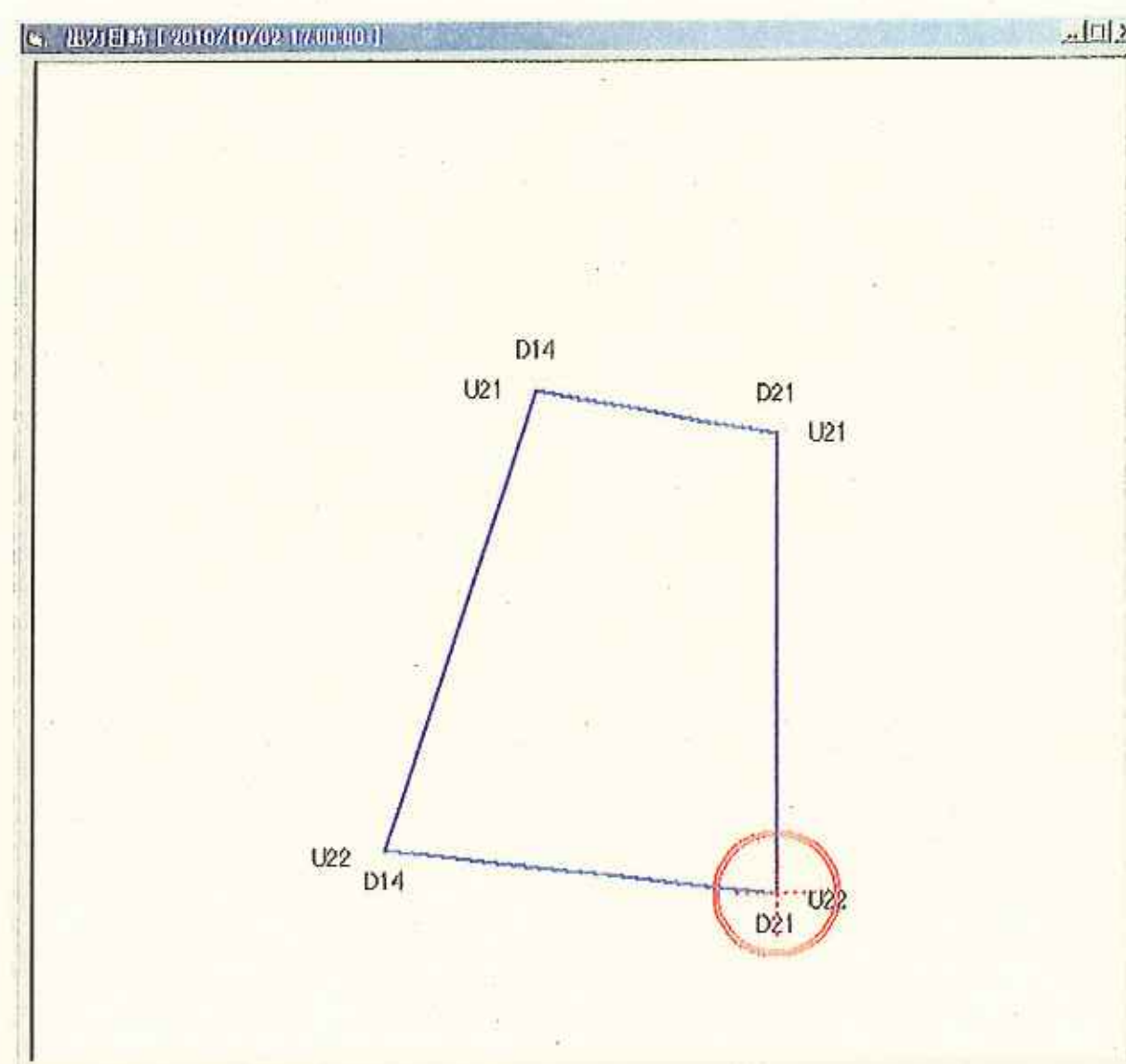


測定日時
2010/10/02 17:00

レベル2
レベル1
異常なし



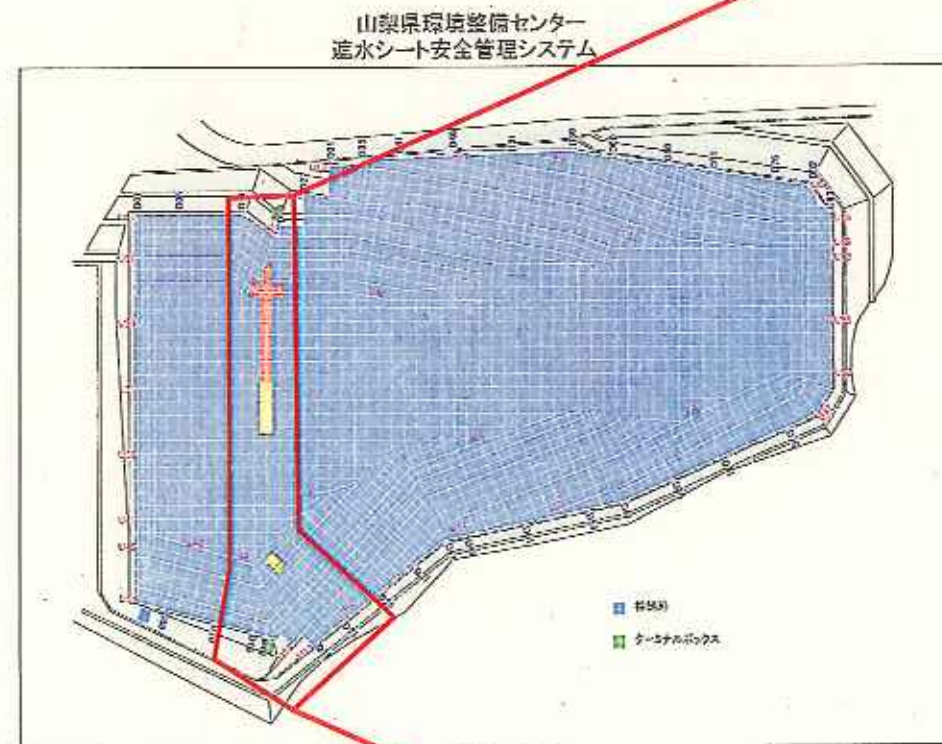
平成22年10月2日(土) 17時00分 予想原因箇所推定結果 定時測定(5V測定)



D21,U22 の銅線電極交点部分を中心とした直径1mの赤丸範囲内を予想原因箇所と推定

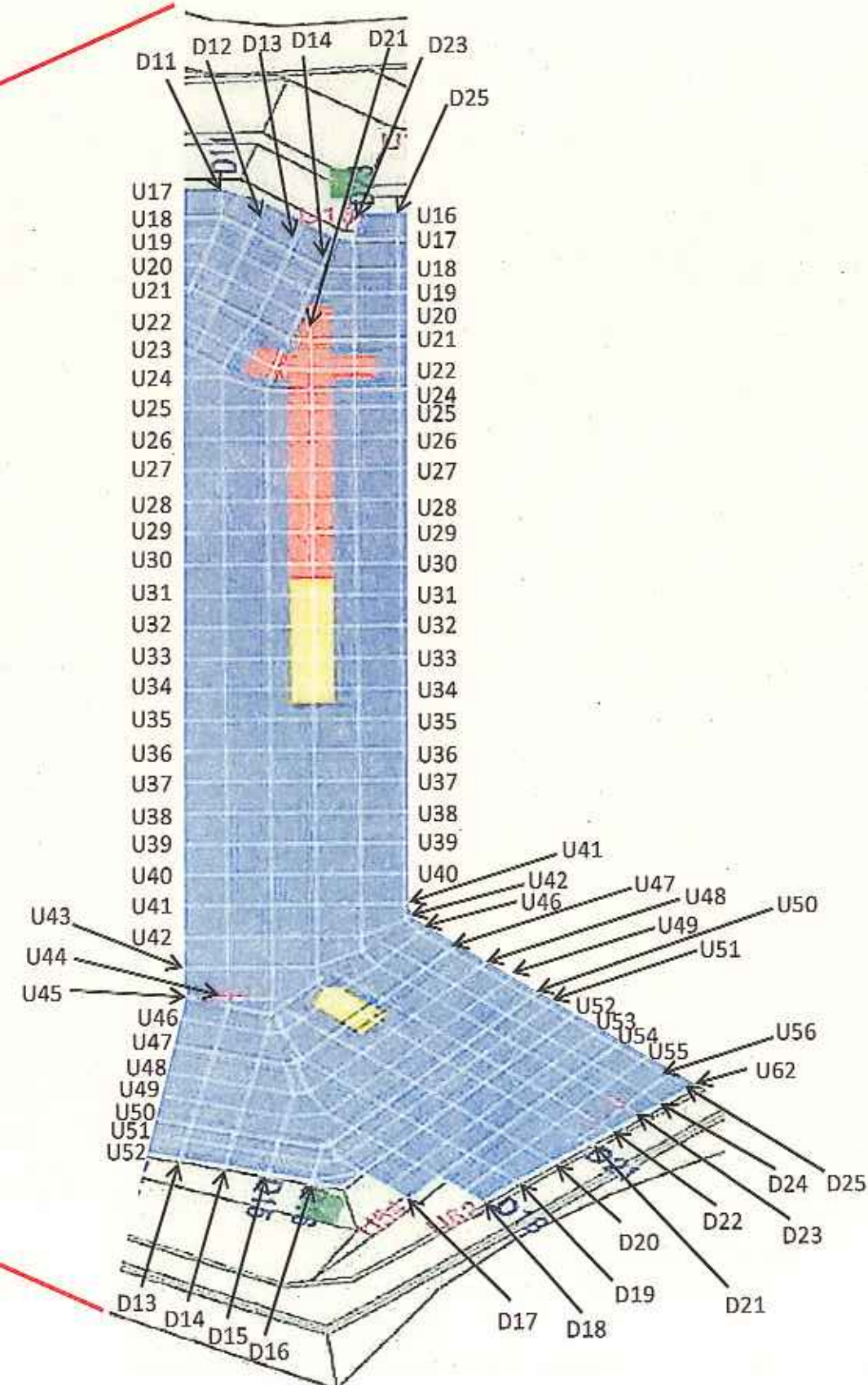
平成22年10月4日(月)9時00分 定時測定(5V測定)

異常検知継続中

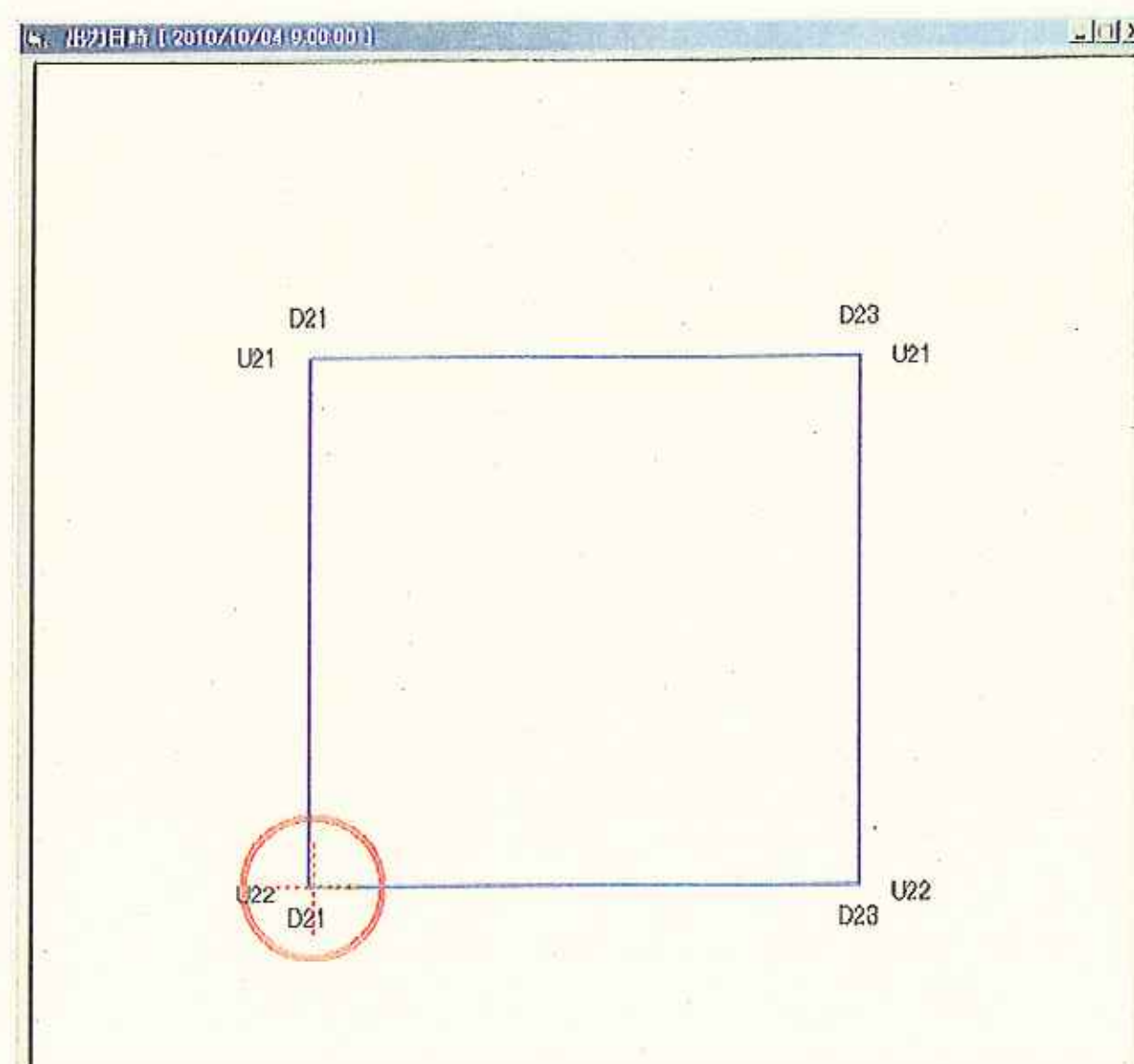


測定日時
2010/10/04 09:00

レベル2
レベル1
異常なし



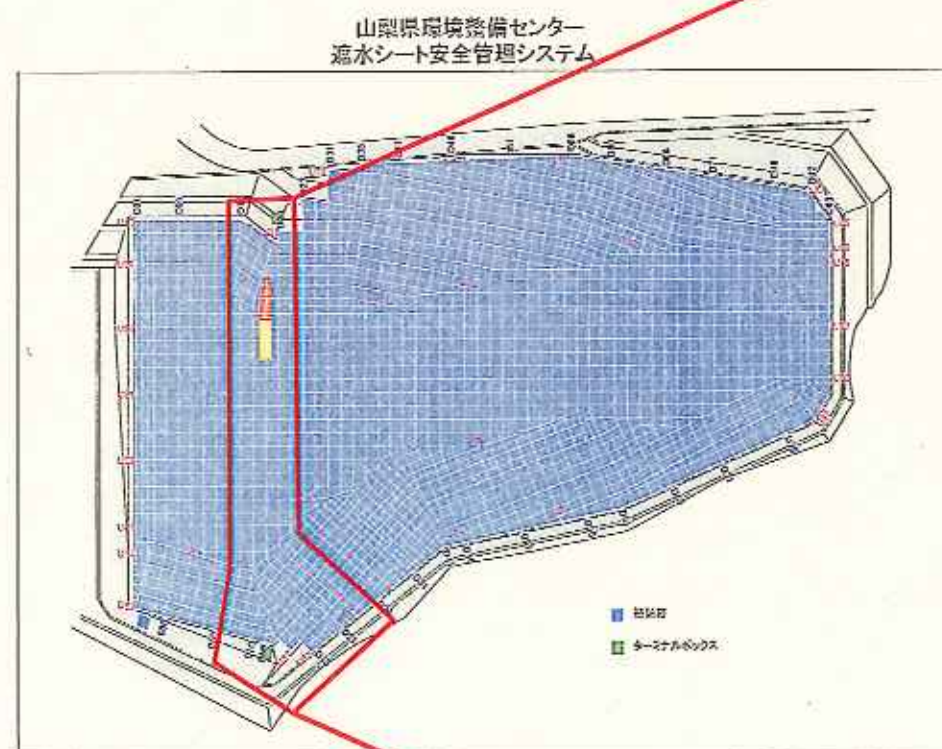
平成22年10月4日(月) 9時00分 予想原因箇所推定結果 定時測定(5V測定)



D21,U22 の銅線電極交点部分を中心とした直径 1 mの赤丸範囲内を予想原因箇所と推定 (予想原因箇所に変動なし)

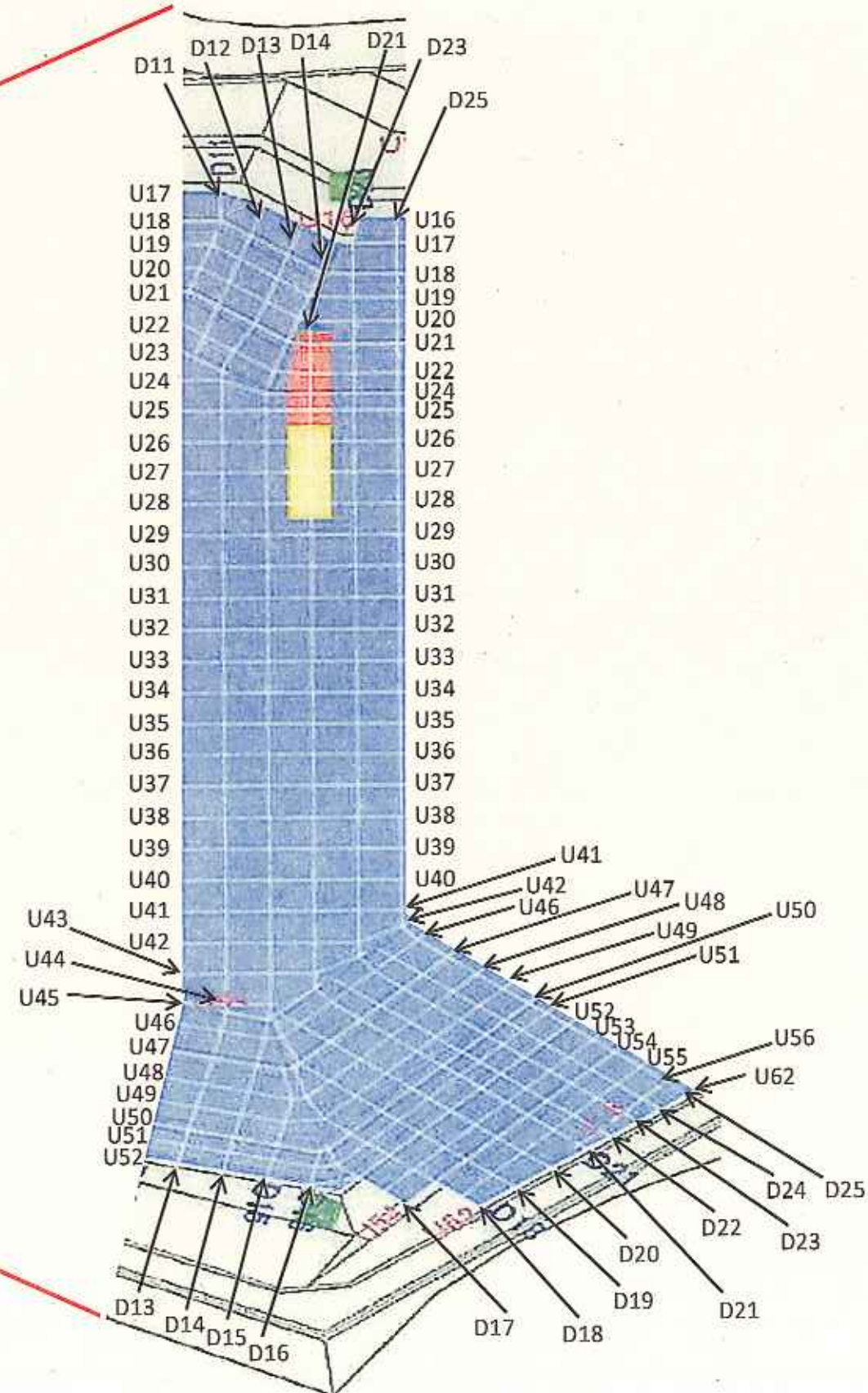
平成22年10月4日(月)19時45分 定時測定(1V測定)

測定電圧を5V→1Vに変更
異常検知継続中(以後、異常検知継続)

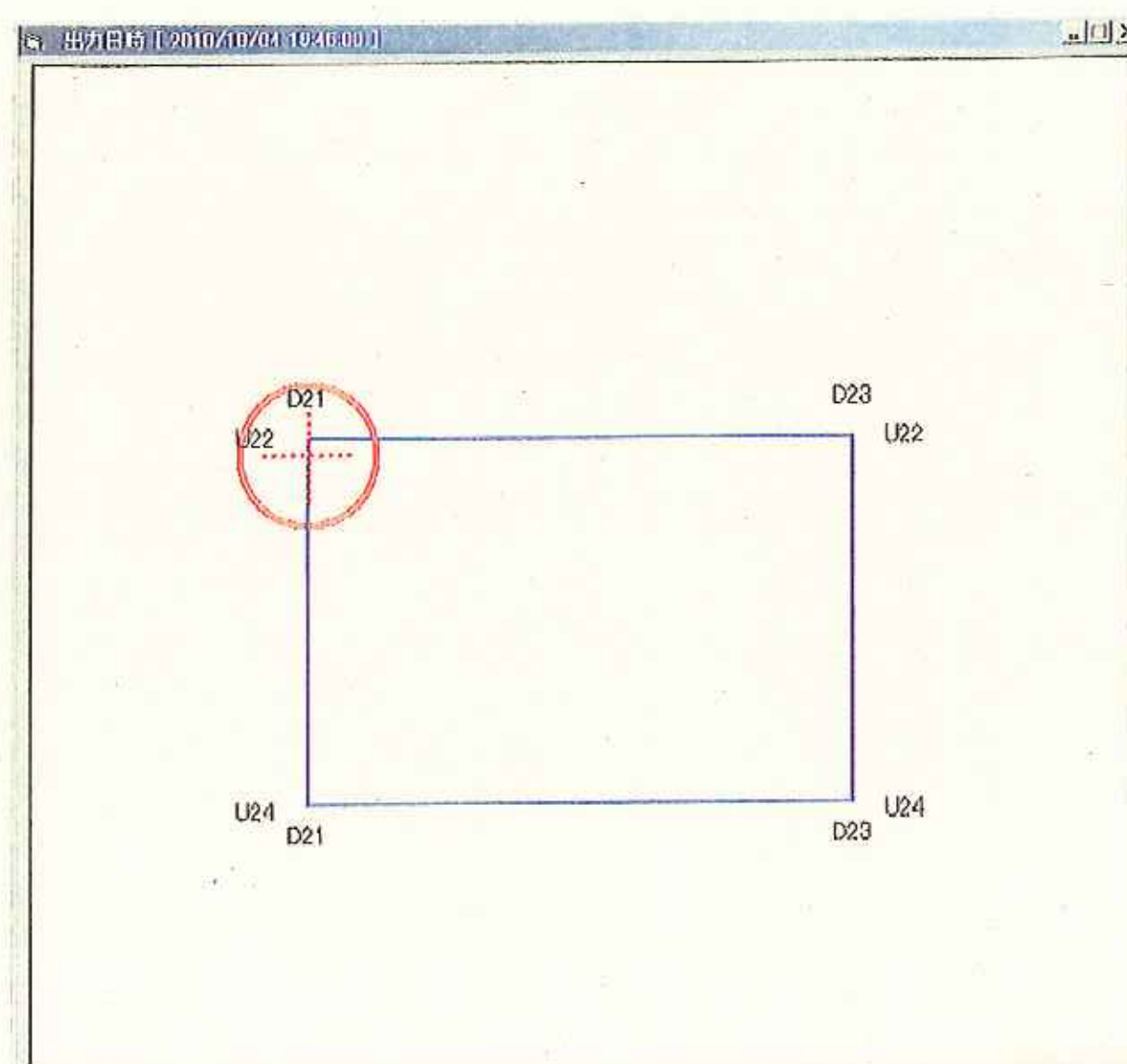


測定日時
2010/10/04 19:45

レベル2
レベル1
異常なし



平成22年10月4日(月) 19時45分 予想原因箇所推定結果 定時測定(1V測定)

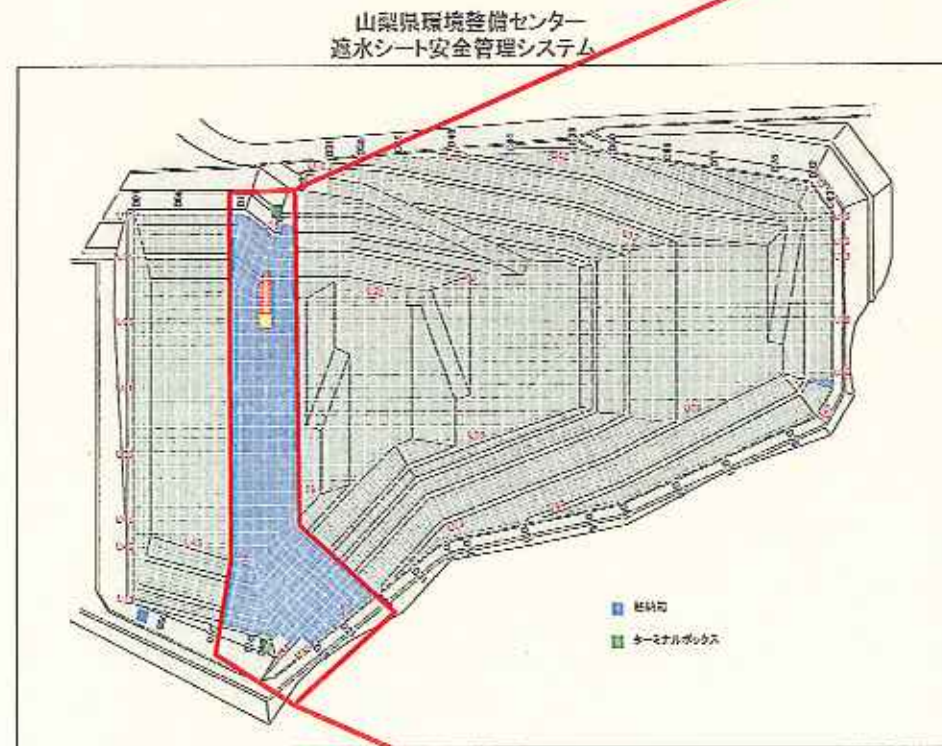


D21,U22 の銅線電極交点部分を中心とした直径 1 m の赤丸範囲内を予想原因箇所と推定 (予想原因箇所に変動なし)

以後、予想原因箇所に変動なし

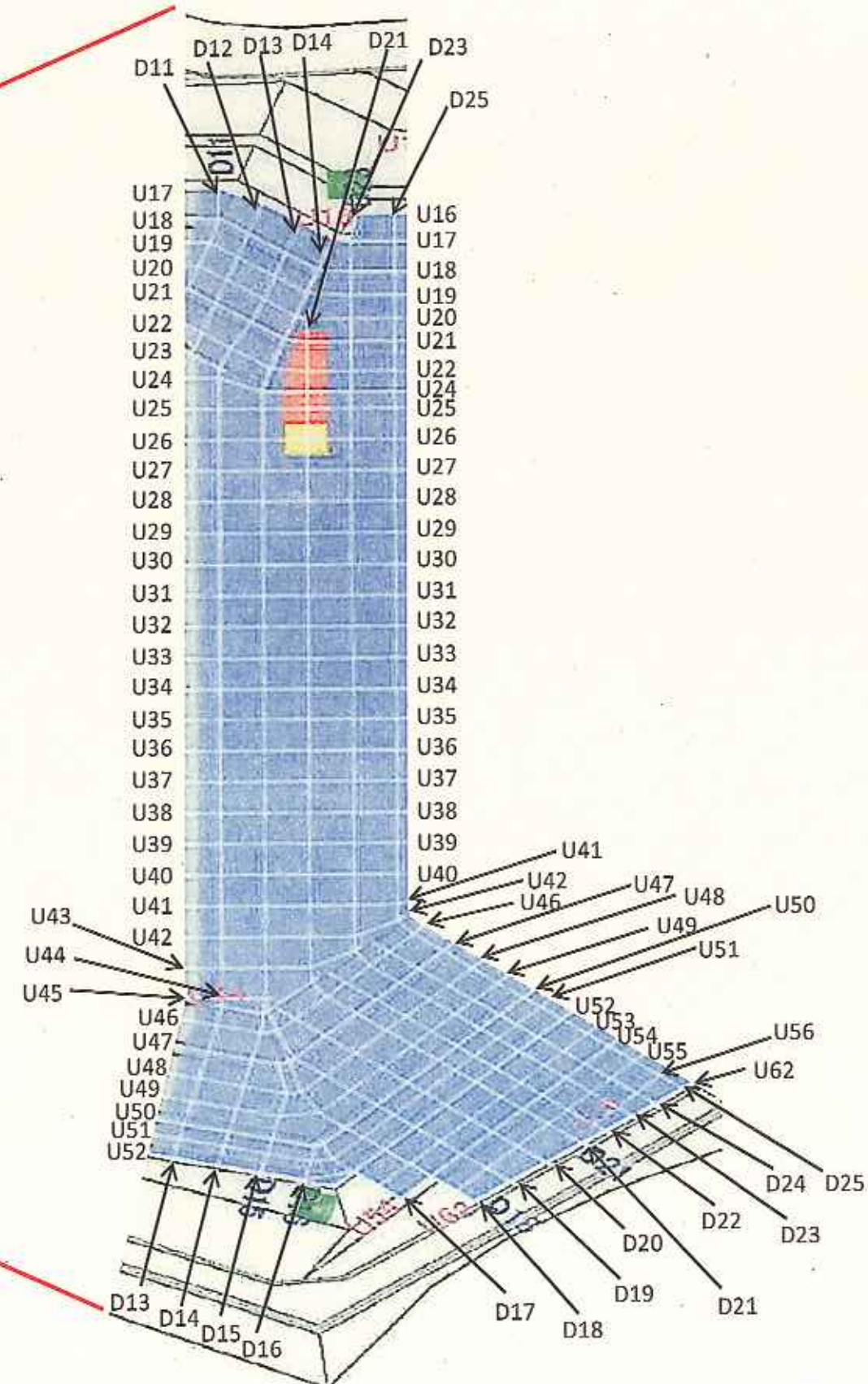
平成23年1月18日(火)8時40分 高頻度測定(1V測定)

高頻度測定(8時から17時まで、下図測定地点を20分間隔で測定)を開始
異常検知継続中(以後、異常検知継続)

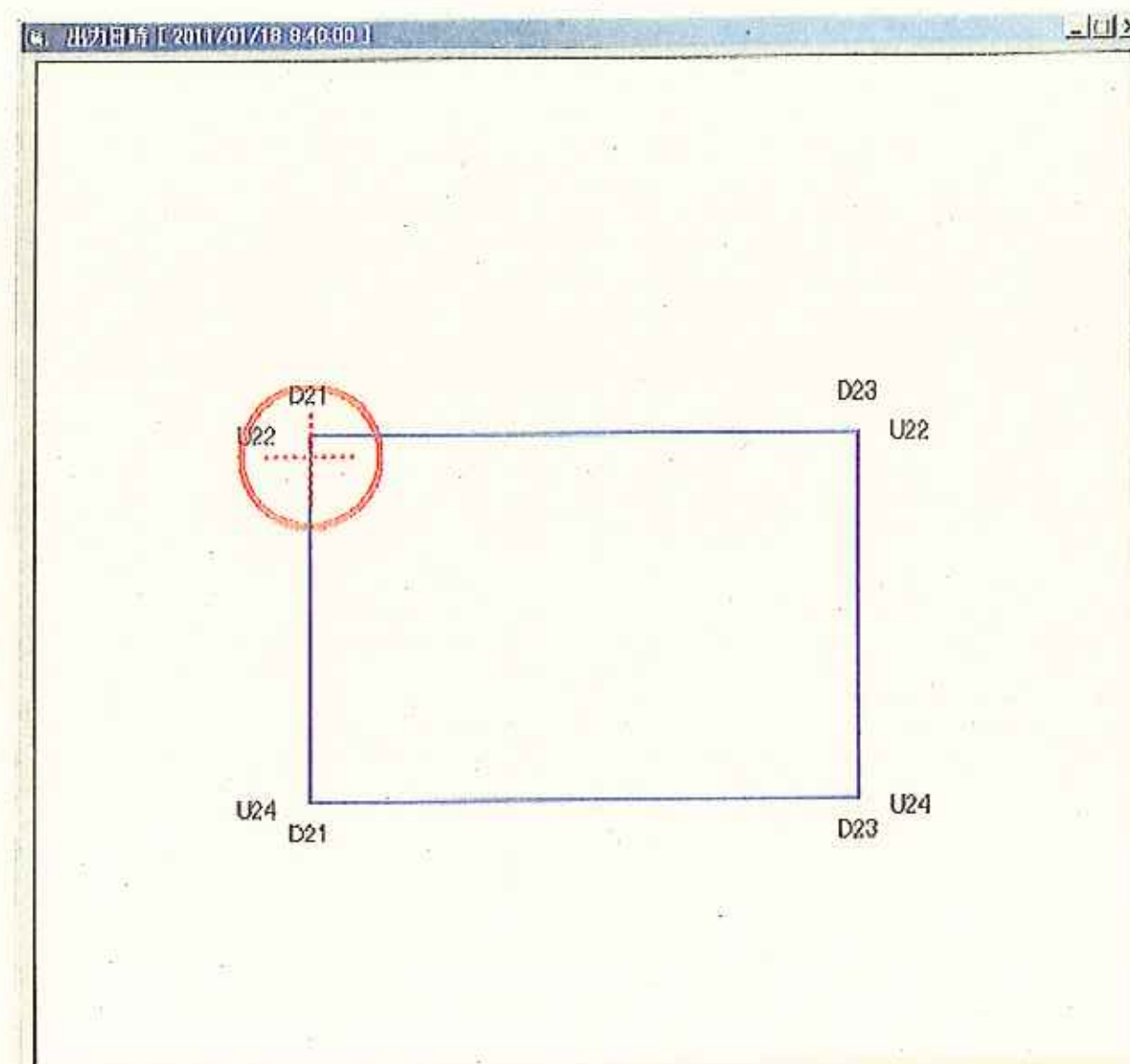


測定日時
2011/01/18 08:40

レベル2
レベル1
異常なし



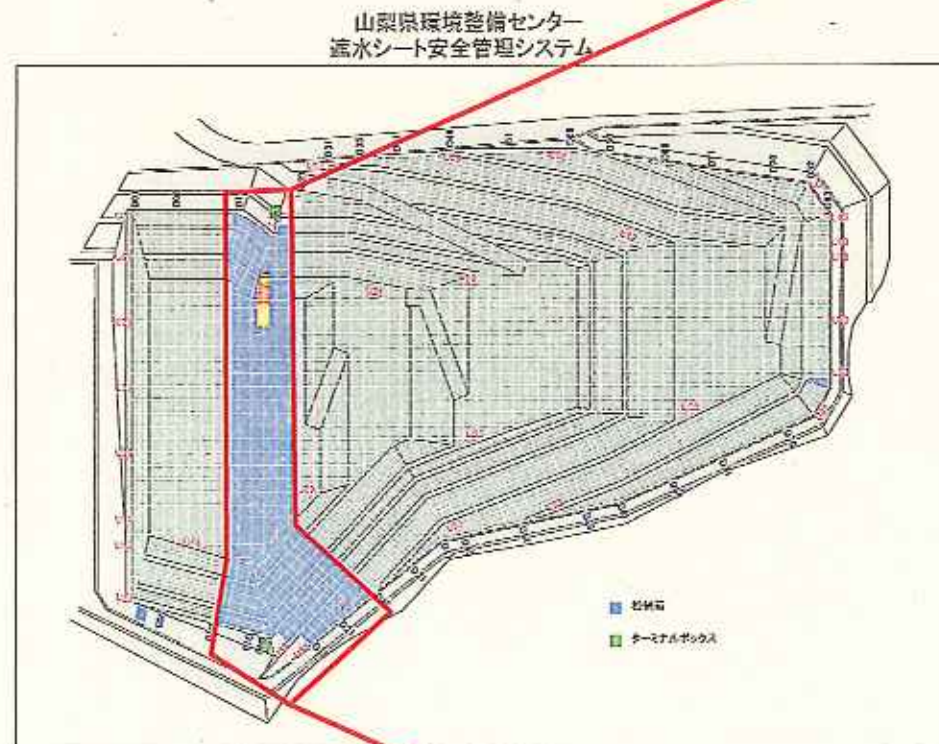
平成23年1月18日(火) 8時40分 予想原因箇所推定結果 高頻度測定(1V測定)



D21,U22 の銅線電極交点部分を中心とした直径 1 m の赤丸範囲内を予想原因箇所と推定 (予想原因箇所に変動なし)

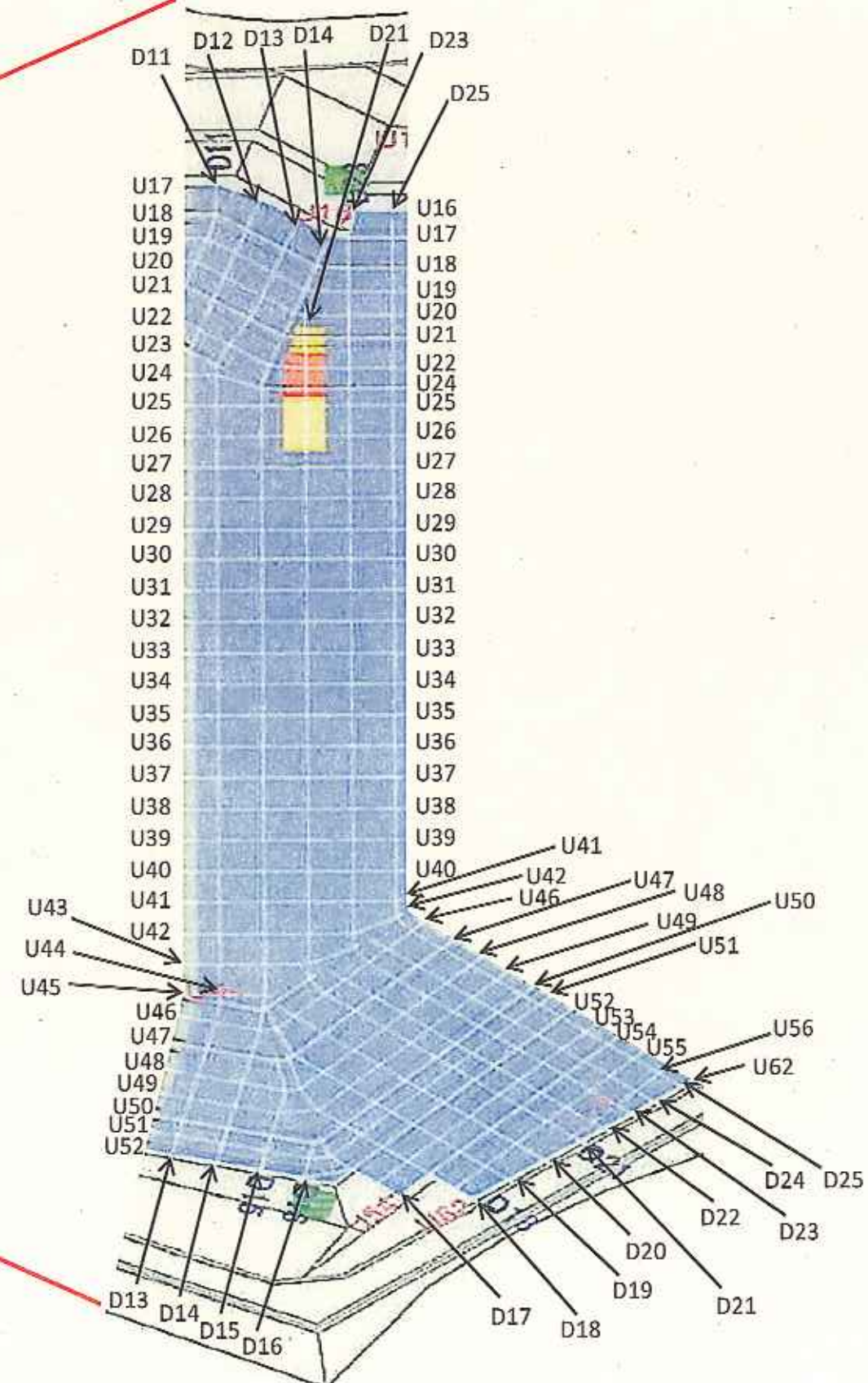
以後、予想原因箇所に変動なし

異常検知継続中

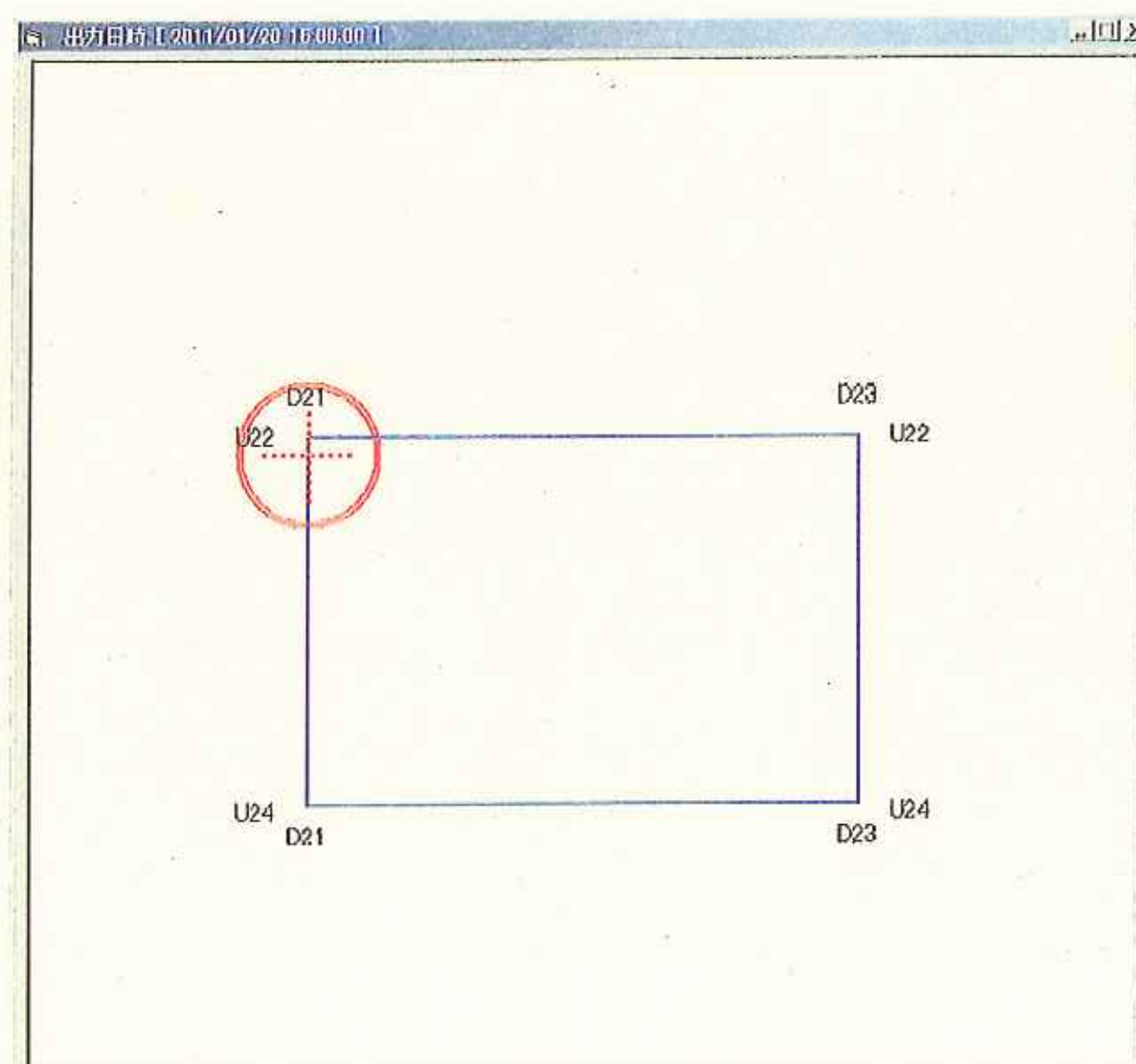


測定日時
2011/01/20 15:00

レベル2
レベル1
異常なし



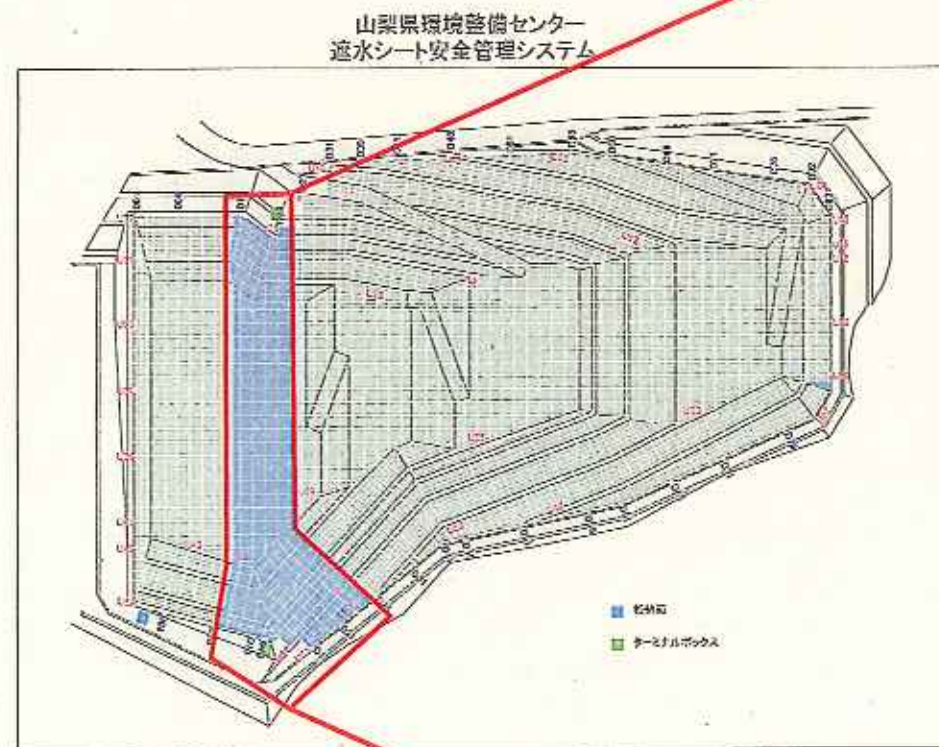
平成23年1月20日（木）15時00分 予想原因箇所推定結果 高頻度測定（1V測定）



D21,U22 の銅線電極交点部分を中心とした直径 1 m の赤丸範囲内を予想原因箇所と推定（予想原因箇所に変動なし）

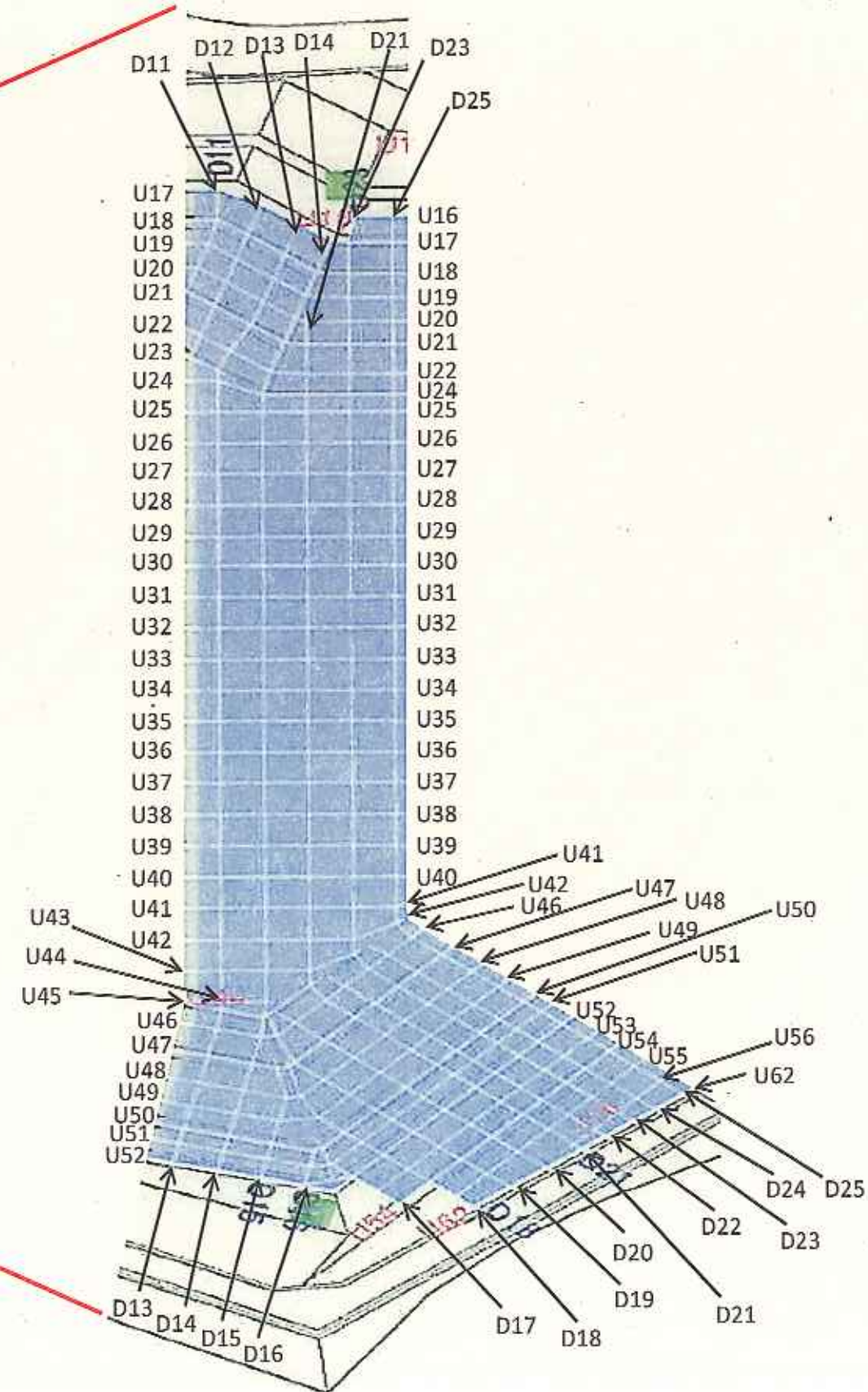
平成23年1月20日(木)15時20分 高頻度測定(1V測定)

異常検知解消



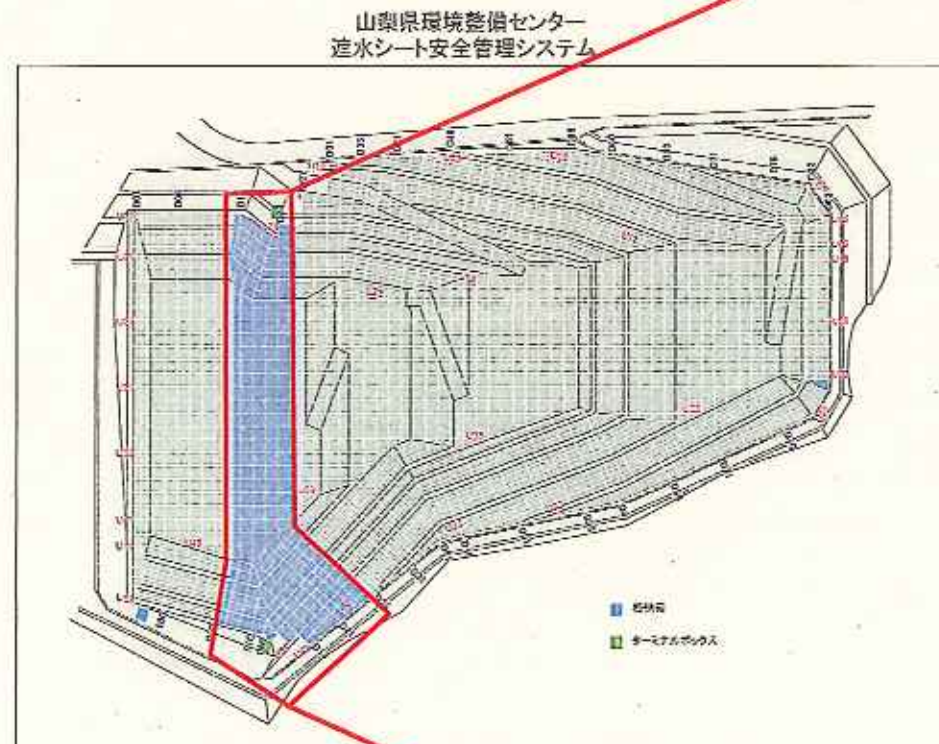
測定日時
2011/01/20 15:20

レベル2
レベル1
異常なし



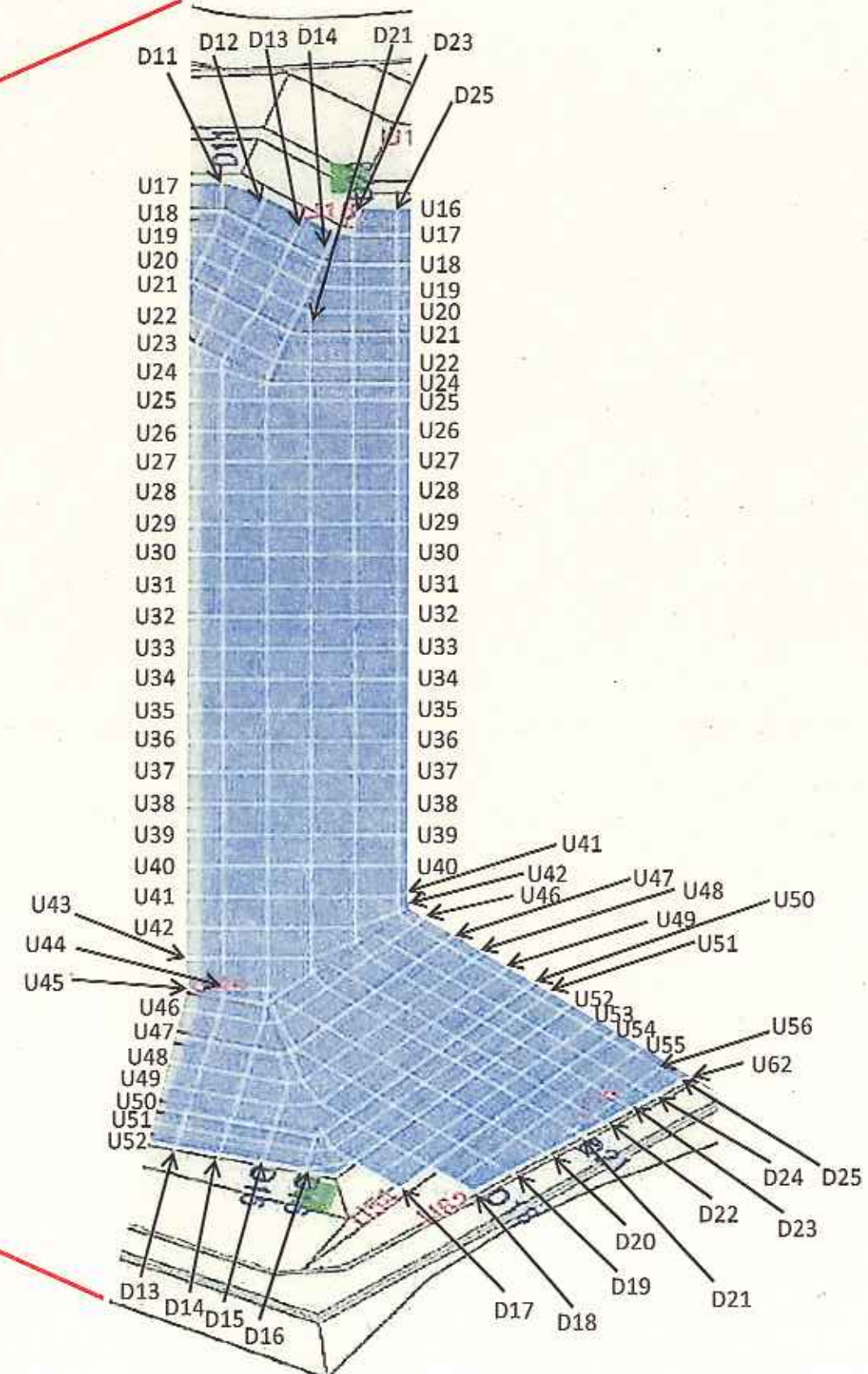
平成23年1月21日(金)14時00分 高頻度測定(5V測定)

測定電圧を1V→5Vに変更
異常検知解消に変化なし



測定日時
2011/01/21 14:00

レベル2
レベル1
異常なし



平成23年1月21日(金)18時00分 定時測定(5V測定)

全ての地点で異常なし(以後、異常検知なし)

